



必要設備 (客先御手配)	
① 温水	25A HTVPorVP FL+150 バルブ取付 水量32L/min以上 水压0.12~0.2MPa 水温38~43℃
② 人工炭酸泉	25A HTVPorVP FL+150 バルブ取付 末端開放
③ 炭酸ガス	15A Cu管 FL+150 (装置側) バルブ取付 炭酸ガス流量 最大25L/min 炭酸ガス圧力0.5MPa (装置入口にて)
④ 排水	15A
⑤ 電源	AC100Vx1φx1.0kW
⑥ 電源	AC100Vx1φx0.8kW FL+1000 コンセント (ポンベ側)
⑦ リモコン用信号線	下記どちらかを設置 ① リモコン VCTF0.5sq-7c 付属リモコン側：1ヶ口埋込ボックス FL+1500 (管理室) ② 一括警報盤 (客先手配) VCTF0.5sq-4c (無電圧α接点)

MITSUBISHI CHEMICAL AQUA SOLUTIONS CO.,LTD.

人工炭酸泉製造装置
MRC-SPA-GC32S 設置参考図

SCALE	1/40	DATE	2015.10.14
APPROVED BY	Y.N	DESIGNED BY	T.OKUMURA
CHECKED BY		DRAWN BY	M.TAKAHASHI
DWG.NO.	3-PC-00895		

NO.	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	REVISED	DATE
△	一部訂正			T.O	'24. 4.16
△	端子台変更	Y.N		T.O	'23. 6. 7
△	一部訂正	Y.N		T.O	'18. 2. 1
REVISIONS					